


**ZAKRES AKREDYTACJI**  
**LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO**  
**SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY**  
**Nr/No AP 167**

wydany przez / issued by  
**POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI**  
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 5 z/of 18.12.2024

 AP 167	Nazwa i adres / Name and address <b>WAVIN POLSKA S.A.</b> <b>LABORATORIUM ZAKŁADOWE</b> <b>ul. Dobieżyńska 43</b> <b>64-320 Buk</b>
<b>Działalność prowadzona /</b> <b>Activity conducted</b> w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	<b>Wzorcowanie / Calibration:</b> Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand <sup>1)</sup> 6.01 długość

Wersja strony/Page version: A

<sup>1)</sup> Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl) / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)

**KIEROWNIK**  
**BIURA ds. AKREDYTACJI**

**TADEUSZ MATRAS**

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 167 z dnia 21.02.2020 r.  
Cykl akredytacji od 18.12.2024 r. do 27.12.2028 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)

This document is an annex to accreditation certificate No AP 167 of 21.02.2020  
Accreditation cycle from 18.12.2024 to 27.12.2028  
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)

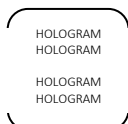
<b>Laboratorium Zakładowe</b> ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
<b>Długość</b>				
Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,01 mm	0 mm do 50 mm	7 $\mu$ m	S	Procedura wewnętrzna LZ M – 3  Metoda bezpośrednia przez porównanie z głowicą mikrometryczną
Głowice mikrometryczne	0 mm do 50 mm	2,1 $\mu$ m		Procedura wewnętrzna LZ M – 2  Metoda bezpośrednia przez porównanie z płytkami wzorcowymi
Grubościomierze czujnikowe z kulistymi końcówkami pomiarowymi	0 mm do 50 mm	15 $\mu$ m		Procedura wewnętrzna LZ M – 5  Metoda bezpośrednia przez porównanie z płytkami wzorcowymi
Suwmiarki dwustronne z głębokościomierzem	0 mm do 200 mm	25 $\mu$ m		Procedura wewnętrzna LZ M – 1  Metoda bezpośrednia przez porównanie z płytkami wzorcowymi
Średnicówki taśmowe wewnętrzne	200 mm do 400 mm 400 mm do 980 mm	70 $\mu$ m 110 $\mu$ m		Procedura wewnętrzna LZ M – 4  Metoda bezpośrednia przez porównanie z wzorcami średnicy
Średnicówki taśmowe zewnętrzne	15 mm do 400 mm 400 mm do 1100 mm	70 $\mu$ m 110 $\mu$ m		Procedura wewnętrzna LZ M – 4  Metoda bezpośrednia przez porównanie z wzorcami średnicy

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

# Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 167

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK  
BIURA ds. AKREDYTACJI**

**TADEUSZ MATRAS**  
dnia: 18.12.2024 r.